PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-136320

(43) Date of publication of application: 23.08.1982

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

H01J 37/20

H01J 37/305

(21)Application number: 56-020887

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.02.1981 (72)

(72)Inventor: ITO TSUTOMU

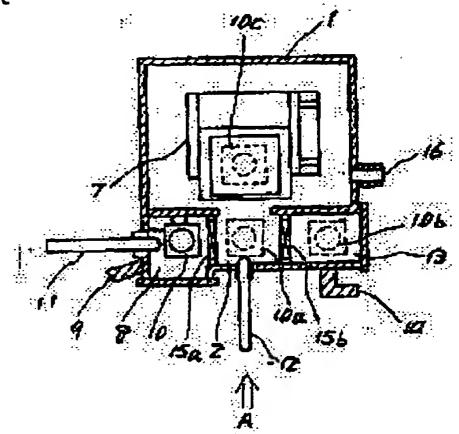
TOJO TORU

(54) EXCHANGER FOR SAMPLE IN ELECTRON-RAY DRAWING DEVICE

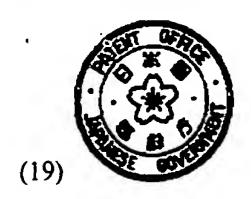
(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten turn-around time required for drawing per one sample by mounting the three sample exchanging chambers of the first chamber, a preparatory chamber and the third chamber apart from a sample chamber for conducting the drawing of the electron-ray drawing device and taking in and out a sample cassette independently of the action of drawing.

CONSTITUTION: A sample 10 is admitted into the first chamber 8 under atmospheric pressure. The first chamber 8 and the third chamber 13 are evacuated in the same extent as the sample chamber 1, and the sample 10 is moved into the preparatory chamber 2. A sample 10a in the preparatory chamber 2 previously drawn is shifted to the third chamber 13 at the same time. The sample 10 in the preparatory chamber 2 is introduced into the sample chamber 1, and drawn. Another sample is entered into the first chamber during that time, and the first chamber is evacuated together with the third chamber. The sample 10 is returned into the preparatory chamber 2 from the inside of the sample chamber 1, and another sample in the first chamber 8 is transferred into the preparatory chamber 2 while the sample 10 is moved into the third chamber 13. The sample is



shifted into the sample chamber 1 from the preparatory chamber 2 at once. The first and third chambers are returned to atmospheric pressure, a new sample is admitted into the first chamber 8, and the sample is taken out of the third chamber 13. New drawing is conducted during that time.



(11) Publication number:

57136320 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 56020887

(51) Intl. Cl.: **H01L 21/30** H01J 37/20 H01J 37/305

(22) Application date: 17.02.81

(30) Priority:

(43) Date of application

23.08.82

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: TOSHIBA CORP

(72) Inventor: ITO TSUTOMU

TOJO TORU

(74) Representative:

(54) EXCHANGER FOR SAMPLE IN ELECTRON-RAY DRAWING DEVICE

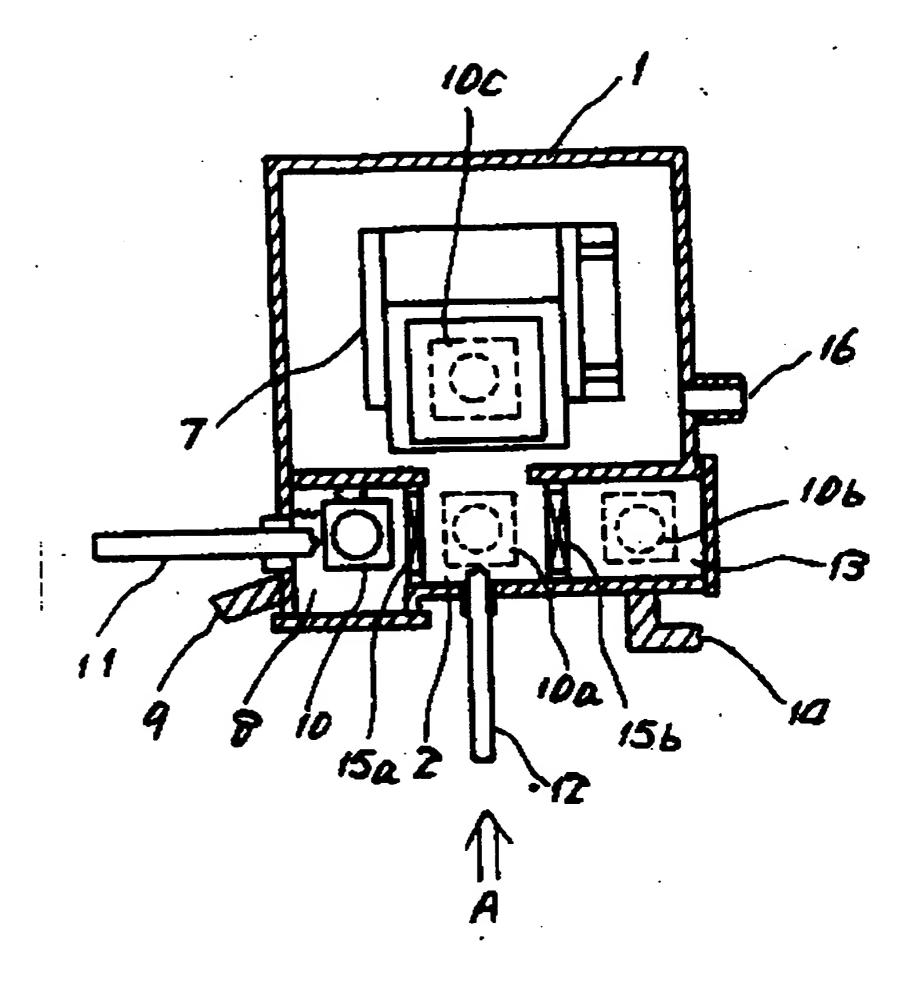
(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten turn-around time required for drawing per one sample by mounting the three sample exchanging chambers of the first chamber, a preparatory chamber and the third chamber apart from a sample chamber for conducting the drawing of the electron-ray drawing device and taking in and out a sample cassette independently of the action of drawing.

CONSTITUTION: A sample 10 is admitted into the first chamber 8 under atmospheric pressure. The first chamber 8 and the third chamber 13 are evacuated in the same extent as the sample chamber 1, and the sample 10 is moved into the preparatory chamber 2. A sample 10a in the preparatory chamber 2 previously drawn is shifted to the third chamber 13 at the same time. The sample 10 in the preparatory chamber 2 is introduced into the sample chamber 1. and drawn. Another sample is

entered into the first chamber dur that time, and the first chamber is evacuated together with the third chamber. The sample 10 is returned into the preparatory chamber 2 from the inside of the sample chamber 1, and another sample in the first chamber 8 is transferred into the preparartory chamber 2 while the sample 10 is moved into the third chamber 13. The sample is shifted into the sample chamber 1 from the preparatory chamber 2 at once. The first and third chambers are returned to atmospheric pressure, a new sample is admitted into the first chamber 8, and the sample is taken out of the third chamber 13. New drawing is conducted during that time.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio



甲第 9 号証

(B) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—136320

Int. Cl.³

H 01 L 21/30

H 01 J 37/20 37/305

厅内整理番号

7131-5F

7129-5C 7129-5C

❸公開 昭和57年(1982)8月23日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 4 頁)

匈電子線描画装置に於ける試料交換装置

②特

頭 昭56-20887

②出

願 昭56(1981)2月17日

@発 明 者 伊藤力

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

份発 明 者 東条徹

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

- 1) 電子維持面装置にかける試料の交換装置にか
- 2) 三つの部屋からなる試料交換室は、試料ある いは試料を保持したカセットを破壊する第1の 部屋と、上記カセツトを飲料室テープル上へ送 るための第2の部屋と、推画された試料を取り 出すための第3の部屋とからたることを特徴と する特許請求の範囲第1項に記載の電子維持面 袋屋に於ける試料交換袋筐。
- 3) 三つの部屋からたる試料交換室は、第1の部 風から第2の部屋へ試料あるいはカセツトモ客 動する動作と、第2の部屋から第3の部屋へ鉄 料あるいはカセツトを移動する動作とを同時に 行なえることを特数とした毎許護家の義國第1

- 子義推画装置に於ける試料交換器間。

面マスク又はウェヘなど試料の交換装置の改良に 貫する。

電子義指面装置を生業ライン等で使用する場合、 1枚の飲料の推画に要する時間を短かくすること が非常に重要なことである。それにともなつて、 電子義措施設置を生室ラインに使用するためには、 飲料の交換等を短時間行なわなければならない。

従来方式の試料支換器置は第1回に示すように試 料塩(1)の機に予備塩(2)を設け、上配予信室内には 飲料カセット(3)を上下に動かせるマガジン(4)を内 変した構造をしている。とのようを方法で推画す る化は予備室内に、試料カセットを数枚入れ試料 食と同程度の実空にし、ゲートパルプ(5)を開け、

本発明の目的は上述した従来製蔵のもつ不都合を除去するために、従来の予備館とは独立に2つの館を新たに設け、飲料が第1室から予備館(第2室)、予備室から第3室と流れていくような構成にし、飲料交換室を実空にする時間、大気にも

どす時間を短くし、推画を連続的に行えるように したことにある。

本発明の長点は、第1盒、子伽盒(第2室)、 第3歳というように3つの窓を設けたことによつ て、飲料カセットの出し入れが独立に行われるこ と、また各窟の第1盒及び第3盒を非常に小さく することができ真空にする時間によるロス時間を 少なくしたこと、さらに飲料カセットの出入口を 専用にし沈れを直蓋的にしたことによつて例えば 文献 J・A Paivanas & J・K・Hassan ; A new air Pilm Technique for low Contact Handling of Bilicon Wafers・Bolid State Jec , April 1980 , P148 など に示すような他のオブションとの連結をスムーズ にしたことにある。

以下包囲によって本発明の一実施例を詳細に設 男する。第2回は本実施例による電子観推画装置 の試料館と、子伽盤(第2室)と第1室と、第3 金等との関係を示す最要回で、第3回は第2回の A方向から見た概要回である。回にかいて、(1)は 気管に保持されている試料室である。内部には試

科テーブル(7)が設けられていて、モーメー等の国 動原(顕示省略)によつて所葉の位置に参動でき るようにたつている。(8)は試料を入れる第1盒で あり(9)の抑気管を有している。 試料のを(10a) (10b)に挿搬するための多動機の及び試料を(10a) の位置から(9c)に蝉掛するための操作権のが実 り排気管験を有している。第1歳(8)は、予備金 (第2亩)⑵の舞巻に気密的に取付けられてかり、 ゲートパルプ (15g) で仕切られている。また、第 3 宣はも予備官(第2宣)(2)の貨幣に気密的に取 付けられており、ゲートパルプ (15b) で仕切られ ている。また、第1亩,予備宜(第2室),第3 **遠には、飲料が各国の定位置にセットされるよう** た構造のものが組込まれている(因示省略)。ま た、排気管(9) , Q4 , Q8は単独で各盤を遊気できる と共にリーク毎世(図示省略)も所有している ((9)・14は共有してもよい)。

本発明装置は以下のような方法で使用する。第 1 宣(8)を大気にし、試料(U)を第・1 室(8)に入れ、試

料金と同名度の真空にする。ゲートペルプ(15g) を舞け多動棒00によつて、飲料を予備室内の(10a) の位置にかし入れ、ゲートパルブ (15a)を閉じる。 (10m)の位置にある試料を操作権間により試料室 内のテーブル上の (10c) の位置にセットし捨面を 行う。この間に第1盒には角配と同様に試料を入 も実空にしてかく。推審終了後操作権時によつて テープル上の (10c) の位置から予備窓内の (10a) の位置に飲料をもどす。次にゲートペルプ(15g). (15b)を開け、第1と第3世にある試料を移動権 00によつて、第1室内の試料は予備室(第2室) へ、予告官内の飲料は第3盆へ、同時に移動させ る。女にゲートペルプを閉め、予備宣内の試料は .接作修醇によつてテーブル上の (10c) の位置へモ ツトナると同時に第1と第3mは真空から大気に もどし第1歳には飲料を入れ第3歳からは抽面さ れた飲料をとり出す。

以上のようを操作をくり返すことによつて飲料は次々と推画できる。また、予備室への飲料の出

し入れは抽画中同時に行つているため、ロス時間を担くすることができる。また、従来方式のように数十枚はいる予備室を真空にするのとちがつて、 試料が1枚はいればよい第1章と第3章を真空に すればよいので真空引の時間の短離にもなる。ま た、試料の入口と出口を別にしてあるので、自記 文献に示したようなものを使用し、生産ラインの 途中に使用することも可能になる。

13… 第 3 盆、 15… パルプである。

(7317) 代理人 弁理士 則 近 塘 佑 (ほか1名)

ど利点が多い。なか、第1回、予備室、第3室内 には、1枚の試料しか図では示していたいが必要 に応じて複数枚入れても良い。また予備室と試料 重との間には、試料の2次算光を避けるためゲー トペルプをつけても良い。要は本発明の要旨を変 えることなく種々変形して使用することができる。

以上述べたように本発明によれば第1、第2、 第3章をもつた飲料交換整置を付けることによつ て電子ピーム推画整置の調整試験を短時間で行え るようになり、さらに生産ラインでの連続推画が 簡単に行なえる等効果は大である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は従来の試料交換室の概略図、第2回は本発明の委旨を説明するための概略図、第3回は第2回のA方向から見た概略図である。

第 2 図及び第 3 図にかいて 1 … 試料 盒、 2 … 予 僧皇(第 2 皇)、 3 … 試料カセット、 4 … マガ ジン皇、 5 … ゲートパルプ、 6 … 試料 獲損 4、 7 … テーブル、 8 … 第 1 室、 9,14,16 … 排気 管、 10… 試料、 11… 移動線、 12… 操作像、

第 】 図

